PASJ2015 THP023

その場磁場測定による SPring-8 真空封止アンジュレータの減磁評価

EVALUATION OF PERMANENT MAGNET DEMAGNETIZATION OF THE SPRING-8 IN-VACUUM UNDULATOR BY IN-SITU MAGNETIC MEASUREMENTS

長谷川照晃#,A), 清家隆光 B), 備前輝彦 B), 鏡畑暁裕 B), 金城良太 A), 田中隆次 A)

Teruaki Hasegawa^{#, A)}, Takamitsu Seike^{B)}, Teruhiko Bizen^{B)}, Akihiro Kagamihata^{A)}, Ryota Kinjo^{A)}, Takashi Tanaka^{A)}

^{A)} RIKEN SPring-8 Center

B) JASRI

Abstract

It is well known that permanent magnets (PMs) can be demagnetized when exposed to radiation, which can be more serious for PMs used in in-vacuum undulators (IVUs) to be operated at a narrow gap. Recently in SPring-8, it has been reported that opening and closing the gap of the IVU installed in BL10XU (ID10) have shown a significant impact on the electron beam in terms of the COD variation and coupling, which seems to be attributable to demagnetization of PMs. In order to look for the reason, we have measured the field distribution and integrals of ID10 without exporting from the accelerator tunnel, by means of the SAFALI and stretched wire systems. It was found that the PMs of ID10 had been locally demagnetized near the entrance, and the local demagnetization extended over the first 10 poles (5 periodic magnets) in the longitudinal direction, with the maximum demagnetization rate of -6.5% at the 1st pole. The demagnetization also extended over a wide range of ± 10 mm in the horizontal direction, and almost no difference was found between the top and down magnetic arrays. The integral magnetic errors induced by these demagnetizations have been corrected by inserting a number of chip magnets using magic fingers newly installed at the both extremities of ID10 in order to reduce the unwanted effects on the accelerator operation.

1. はじめに

アンジュレータの製作過程では、次に示す精密磁 場調整を実施する。すなわち、石定盤上のホールプ ローブ掃引による磁場測定とその結果に基づく磁石 ユニットの反転/並べ替えによる最適化、ならびに ムービングワイヤー法による磁場積分評価とチップ 磁石を用いたエラー除去である。アンジュレータを 蓄積リングにインストールした後、その上下流にあ る2つのステアリング電磁石で、わずかに残った磁 場積分を補正する。補正テーブルは磁極間隔 (ギャップ)ごとに作成し、フィードフォワード制 御でステアリング電磁石を操作する。この手法で ギャップ駆動によるビーム軌道への影響を打ち消し、 ビームラインの光軸を一定に保つ。通常、この調整 はインストール時に一度実施するだけでよく、得ら れた補正テーブルは長期間保存される。

近年、SPring-8 BL10XU に設置した真空封止アン ジュレータでは、年に数度の更新が必要になるとと もに、電子ビームのカップリングを悪化させるねじ れ4極磁場が誘起されることが報告され、その原因 として長期運転による永久磁石の減磁^{[1][2]}が疑われ た。そこでマシン収納部にあるアンジュレータに対 し、その場磁場測定システム(SAFALI)^[3]を用いた 磁場分布測定とムービングワイヤー法による磁場積 分を測定し、永久磁石の減磁について評価した。

2. 磁場分布

2.1 測定方法

BL10XU のアンジュレータは、1998 年 8 月に BL46XU の挿入光源としてインストールされた後、 2007 年 8 月に現在の BL10XU へ移設され、2015 年 2 月まで約 17 年間利用している。周期長および周期数 は、それぞれ 24 mm と 184 で、装置全長は 4.5m で ある。利用期間中の積分電流は 6882 Ah で、主な利 用ギャップは 7-8 mm (最小ギャップ 6 mm) である。 磁場分布は、SAFALI を用いてマシン収納部内で測 定した。測定系の設置ならびに真空チャンバ内へ長 さ 4.5 m のホールプローブ掃引用一体 T 型レールを 挿入するため、アンジュレータを通路側へ約 1 m 引 き出した。

2.2 磁場分布

ビーム軸上の磁場分布をギャップ 8 mm で測定し た。各磁極のピーク磁場を Figure 1 に示す。横軸は 磁石ユニット(磁極)数でビーム進行方向へ増大す る。磁極#1 は電子ビームが最初に通過する磁石ユ ニットを意味する。縦軸は平均ピーク磁場からの偏 差である。今回の測定結果を青線で示し、これと比 較するため、インストール前(1998年2月)に石定 盤を用いた調整ベンチで測定した結果とその差分を、 それぞれ緑線と赤線で示す。この結果は、電子ビー ム入口にある磁石ユニット、つまり磁極#1 から#10 あたりまで5周期(長さ約120 mm)にわたってピー ク磁場が単調に減少したことを示しており、永久磁 石の減磁が明らかになった。平均ピーク磁場は6714

[#] hasegawa@spring8.or.jp

PASJ2015 THP023

G で、入口付近の減磁率は最大-6.5%である。磁極 総数368のうち、入口以外のピーク磁場は、インス トール前の値とおよそ一致しており、減磁はなかっ た。

続いて上下磁石列の減磁を比較するため、ビーム 軸に対し垂直方向に±1mmオフセットした軸上の磁 場分布を測定した。これらの結果を Figure 2 に示す。 横軸は磁極数で減磁した入口付近のみを示す。縦軸 は平均ピーク磁場からの偏差である。上へ 1 mm オ フセットした測定結果を赤線、下へのそれを黄線で 示す。その結果、上下磁石列の変化率に大きな偏り はなかった。



Figure 1: Results of peak field deviation. Red line shows a difference 1998 from 2015. Blue line and green line show each of deviation of 1998 and 2015.



Figure 2: Results of vertical peak field deviation around undulator entrance. In. Red line, blue line, green line and yellow line show each of on-axis, +1mm off-axis, -1mm off-axis and original.

3. 磁場積分

3.1 測定方法

磁場積分をムービングワイヤー法で評価した。水 平/垂直方向に 1mm 移動し、その際に生ずる磁場変 化によって発生する誘導起電力を測定するための銅 ワイヤーをビーム軌道上に設置し、そのリターン線 は真空チャンバ外側に通す。ワイヤーを固定する両 端部には駆動装置があり、1次積分の場合は同方向、 2次積分の場合は逆(クロス)方向へ動かす。この 時の誘導起電力をナノボルトメータで計測し、積分 磁場に変換する。

3.2 磁場積分

ギャップを変えて測定した結果を Figure 3 に示す。 横軸はビーム軌道に対する水平方向の位置で、プラ スはビーム軌道の外側を意味する。縦軸は 1 次積分 を示す。赤線はギャップ 6 mm、青線はギャップ 8 mm、緑線はギャップ 15 mm、黄線はギャップ 40 mm で測定した結果である。(a) は蓄積リングのインス トール前、(b) は減磁評価時で、(c) は後述する補正 後を示す。







Figure 3: Results of field integral measured by movingware method. Left graph is vertical field integral, right is horizontal one. Red line, blue line, green line and yellow line show each of gap 6mm, 8mm, 15mm and 40mm, respectively. (a) Before install to SR in February, 1998. (b) Before correction in February, 2015. (c) After the correction.

PASJ2015 THP023

インストール前の磁場積分は、特に重要なビーム 軸付近(X=0)において、水平/垂直磁場ともにほぼ 平坦である。異なるギャップにおいてもおおむねー 様であった。一方減磁評価時では、垂直磁場積分が、 特にギャップ 6 mm で大きく変化しており、ビーム 軸を中心に左右対称に±10 mm の範囲で下向きの磁 場が増加していた。中心の磁場積分の変化量が最も 大きく、約 800 G.cm であった。水平磁場についても 同様に大きく変化しており、ビーム軸を中心に左右 へ発散する方向へ増加していた。

このように局在化する磁場は 4 極磁場を生成する ため、ステアリング電磁石で補正しきれず、ビーム 軌道やカップリング(垂直ビームサイズ)、ならび に入射効率を悪化させる。

3.3 補正方法

このアンジュレータは標準型の初期モデルであり、 現在積分磁場の補正方法として主流となるチップ磁 石は導入していなかった。そこで先頭にある最も減 磁率の大きい 2 つの磁石ユニット(1 周期分)を取 り除き、ハーフ磁石と呼ばれる端部磁場補正用の磁 石ユニットの位置を変更して、その横にチップ磁石 を埋設する幅 24 mmの銅製ホルダーを挿入した。銅 製ホルダーは上下磁石列の上下流端部 4 箇所に設置 した。今回の減磁は局所的に発生しており、光強度 にさほど影響しないことと時間的な制約から、磁極 #3 から#10 の減磁した磁石ユニットは、入れ替えな かった。補正後の磁石配列を Figure 4 に示す。



Figure 4: Schematic view of magnetic arrays with magnetic finger after a correction.

銅製ホルダーの外観図を、Figure 5 に示す。チッ プ磁石を埋設する穴が水平方向に 9-10 箇所、ビーム 軸方向に 4 列あり、ひとつの穴に複数個のチップ磁 石を収められる。

磁場積分は、測定結果を磁場分析ソフトで解析し、 チップ磁石の埋設位置と強さ(数量)を割り出し、 補正する。補正は合計6回繰り返し、ギャップ6mm で1次および2次積分を最適化した。



Figure 5: Schematic view of magnetic finger.

3.4 補正結果

補正結果を Figure 3(c) に示す。垂直磁場において 補正前に局在化していた下向きの成分(6 極磁場成 分)が補正され、広い範囲で平坦化された。また、 軸から発散していた水平磁場(ねじれ 4 極成分)も ほぼ補正されていることが分かる。

4. まとめ

真空封止アンジュレータは、長期的に電子線や放 射線に曝されるため、永久磁石の減磁が採用当初よ り懸念されていた。近年、SPring-8 BL10XU アン ジュレータでは、磁場積分を補正するステアリング テーブルの更新頻度が増すとともに、電子ビームの カップリングを悪化させるねじれ 4 極磁場を誘起し ていることが観測され、永久磁石の減磁が疑われた。 そこで、マシン収納部内で SAFALI による磁場分布 測定とムービングワイヤー法による磁場積分を評価 した結果、アンジュレータ入口付近の10極(5周期) で永久磁石の減磁が明らかになった。先頭にある磁 石ユニットの減磁率が最も大きく、約-6.5%であっ た。また、減磁は水平方向に±10 mm と広い範囲に 及んでいたが、上下磁石列に大きな差異はなかった。 マジックフィンガーを導入して1次および2次の 磁場積分を補正し、電子ビームへの影響を大幅に緩 和した。

参考文献

- T. Bizen, et al., "Radiation damage in permanent magnets for ID", Radiation Measurements 41, S260-S264, 2007.
- [2] T. Tanaka, et al., "放射線環境下での長期運転による挿 入光源磁場特性変動とその評価",第 24 回日本放射光 学会年会・放射光科学合同シンポジウム予稿集, つく ば, Jan. 66-, 2011.
- [3] T. Tanaka, et al., "In-situ Undulator Field Measurement with the SAFALI System", Proceedings of the 29th Free Electron Laser Conference, Novosibirsk, Aug. 26-31, 2007.